

経営・ESG

2024年9月2日

パナソニック コネクト株式会社 組織変更および 執行役員人事について

パナソニック コネクト株式会社は、2024年10月1日付にて、下記の通り、組織変更および執行役員の人事異動を行いますので、お知らせします。

記

1. プロセスオートメーション事業部の組織再編と新事業部設立ならびに再編に伴う執行役員の人事異動について

(1) 回路形成プロセス事業部および溶接プロセス事業部の新設

回路形成プロセス事業と熱加工システム事業の専鋭化を加速し、更なる事業成長を図る体制とするため、現在、プロセスオートメーション事業部傘下の両事業を、よりスピーディーな意思決定と実行が可能な事業部格とし、プレジデント直轄の「回路形成プロセス事業部」および「溶接プロセス事業部」として新設する。現プロセスオートメーション事業部傘下の組織機能はそれぞれの新設事業部傘下へ移管し、これによりプロセスオートメーション事業部は解消する。

(2) 執行役員の人事異動

(新 任)

(下線部: 変更内容)

氏 名	新 担 当	現 担 当
大 塚 隆 史	執行役員 <u>アソシエイト・ヴァイス・プレジデント</u> <u>溶接プロセス事業部 マネージングダイレクター</u>	プロセスオートメーション事業部 熱加工システム事業担当 熱加工システム開発総括部 DDLソリューション開発部 シニアマネージャー (兼) DX・業務プロセス革新室

(担当変更)

(下線部：変更内容)

氏名	新担当	現担当
秋山昭博	執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント <u>回路形成プロセス事業部 マネージングダイ レクター</u>	執行役員 シニア・ヴァイス・プレジ デント プロセスオートメーション事業部 マネージングダイレクター

2. DE I 推進担当役員の選任について

(担当変更)

(下線部：変更内容)

氏名	新担当	現担当
玉田豊	執行役員 ヴァイス・プレジデント チーフ・リーガル・オフィサー(CLO)(兼)法 務コンプライアンス本部 マネージングダイ レクター、リスクマネジメント担当、 <u>DE I 推進担当</u>	執行役員 ヴァイス・プレジデント チーフ・リーガル・オフィサー(CL O)(兼)法務コンプライアンス本部 マネージングダイレクター、リスク マネジメント担当

※現DE I 推進担当のシニア・ヴァイス・プレジデント 西川岳志、シニア・ヴァイス・プレジ
デント 山口有希子も担当を継続

以上